### REFLECTOR

Patent number:

JP2001221908

Publication date:

2001-08-17

Inventor:

**UENO TAKASHI** 

Applicant:

FURUYA KINZOKU:KK

**Classification:** 

- international:

G02B5/08; C22C5/06; C23C14/06; C23C14/24; C23C14/34

- european:

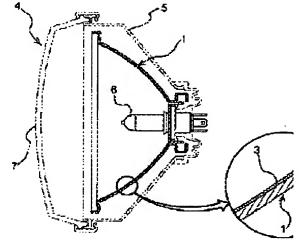
Application number: JP20000359770 20001127

Priority number(s):

# Abstract of JP2001221908

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a reflector in which decrease in the high reflectance of Ag is suppressed, stable weather resistance is continuously obtained even when the reflector is exposed to a severe environment of high temperature and high humidity, the effect for the practical use is high with effectively reinforced joining property, and high reliability is obtained.

SOLUTION: The reflector is obtained by forming a reflection film 3 consisting of AgPdX, AgAuX (wherein X is Cu or Ti) to specified film thickness (nm) on a substrate 2. The alloy essentially comprises Ag with addition of Pd or Au or both of them by 0.5 to 3.0 wt.% and further with addition of at least one kind of Al, Pt, Cu, Ta, Cr, Ti, Ni, Co and Si, for example, with addition of Cu or Ti by 0.1 to 3.0 wt.% of Cu or Ti. The joining property is effectively reinforced by forming an organic base film 8 on the substrate 2 as the pretreatment and then forming the reflection film 3 thereon.



### (19) 日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公例番号 特開2001-221908

(P2001-221908A) (43)公開日 平成13年8月17日(2001.8.17)

(51) Int.Cl.'	FI	テーマコージ(参考)
G 0 2 B 5/08	G 0 2 B 5/08	Α
C 2 2 C 5/06	C 2 2 C 5/06	Z
C 2 3 C 14/06	C 2 3 C 14/06	R
14/24	14/24	E
14/34	14/34	Α
	\$	0 % 0 OT (A 0 %)

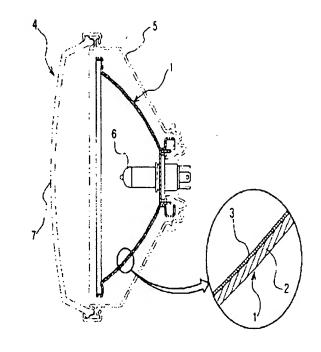
特願2000-359770(P2000-359770) (71)出題人 000136561 (21)出願番号 株式会社フルヤ金属 東京都豐島区南大塚2丁月37番5号 (22) 出顧日 平成12年11月27日(2000.11.27) (72) 発明者 上野 景 東京都豊島区南大塚2 丁目37番5 号 株式 (31)優先権主張番号 特願平11-336452 (32)優先日 平成11年11月26日(1999.11.26) 会社フルヤ金属内 日本(JP) (74)代理人 100068607 (33)優先権主張国 弁理士 早川 政名 (外3名)

# (54)【発明の名称】 反射体

### (57)【要約】

【課題】Agの高反射率の低下を抑制し、且つ高温高湿の厳しい環境下に暴露されても安定した耐候性が継続的に得られ、更には接合性が効果的に強化された実用化上の効果が大きく、高い信頼性が得られる反射体を提供する。

【解決手段】Agを主成分とし、Pd、Auのいずれか、或いは両方を $0.5\sim3.0$ wt%の範囲内で添加し、更にAl、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、Ni、Co、Siこれらいずれか一種以上を、例えばCu又はTiを $0.1\sim3.0$ wt%の範囲内で添加してなるAgPdX、AgAuX(X=Cu、Ti)合金からなる反射膜3を、基板2上に所定膜厚(nm)にて成膜してなる。又、前処理として有機下地膜8を基板2上に施し、その上に前記反射膜3を成膜することで、接合性を効果的に強化してなる。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 主成分となるAgに、Au、Pdのいずれか、或いは両方を添加し、更にAl、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、Ni、Co、Siこれらいずれか一種若しくは複数の選択された元素を添加してなる合金反射膜を、基板上に形成してなることを特徴とする反射体。【請求項2】 請求項1記載のAu、Pdのいずれか、或いは両方を0.5~3.0wt%の範囲内で添加し、E co、Siこれらいずれか一種若しくは複数の選択された元素を0.1~3.0wt%の範囲内で添加してなることを特徴とする反射体。

【請求項3】 請求項1又は2記載の第二元素がPd で、第三元素がCuであり、AgPdCu合金反射膜 を、基板上に形成してなることを特徴とする反射体。 【請求項4】 請求項1又は2記載の第二元素がPd で、第三元素がTiであり、AgPdTi合金反射膜 を、基板上に形成してなることを特徴とする反射体。 【請求項5】 請求項1又は2記載の第二元素がAu で、第三元素がCuであり、AgAuCu合金反射膜 を、基板上に形成してなることを特徴とする反射体。 【請求項6】 請求項1又は2記載の第二元素がAu で、第三元素がTiであり、AgAuTi合金反射膜 を、基板上に形成してなることを特徴とする反射体。 【請求項7】 請求項1乃至6いずれか1項記載の基板 上に、反射膜の接合性を強化する前処理として下地にT iO2、SiO2、Al2O3、SiN、TiN、及びIn 2〇3を主成分とする複合酸化物を主成分とする複合酸化 物を施してなることを特徴とする反射体。

【請求項8】 請求項3乃至6記載のAgPdCu合金、AgPdTi合金、AgAuCu合金、AgAuTi合金がスパッタリングターゲット材料であり、スパッタリング法により反射膜を基板上に形成してなることを特徴とする反射体。

【請求項9】 請求項3乃至6記載のAgPdCu合金、AgPdTi合金、AgAuCu合金、AgAuTi合金が蒸着材料であり、蒸着法により反射膜を基板上に形成してなることを特徴とする反射体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ヘッドライトやフォグライト等の車両用灯具、或いは屋外、屋内照明機器類等に、そして、レーザー機器を含む光学機器の平面鏡や曲面鏡等に使用される反射体の改良に関する。

### [0002]

【従来の技術】従来から、この種の反射体(通称、リフレクターと称されている)には主にMg、Ca、Sr、Li等のアルカリ土類金属を添加して、そのアルカリ土類金属の酸素吸着効果を用いて浮動体膜を形成した比較的に安定なAl若しくはAl合金が使用されていたが、

低電力コストで高照度が得られるAlや、Alよりも反射率が低下するAl合金よりも高い反射率を有するAgの使用が近年検討及び実施されている。しかし、Alの場合では浮動体膜の安定性や再現性、若しくは浮動体膜自体がAlの酸化性の向上を目的とするために、例えば塩素を始めとするハロゲン系元素等の大気に添加される非金属成分に対しては、必ずしも安定ではないために、実際にリフレクターに採用する場合ではアクリル系の樹脂系保護膜でAl膜若しくはAl合金膜を被覆することで、リフレクターの形成を行うことが広く知られている。

【0003】ところで、AgはA1に比べて可視光域、特には光学波長域で400~800nmの範囲での高い反射率を有する材料として高反射率のリフレクターを形成する場合においては高い評価が得られているが、大気中に多く添加される硫黄、塩素により硫化、塩化、ためいは酸化等と非金属元素に対して大変活性であるるとで、反射膜として汎用的に用いることが困難であるると、のの出りは、Agは大気中に長時間暴露したり、低化銀(AgCI)となり無く変色したり、劣化・カーンので、大気中に長時間曝されると、Agの光・大気中に長時間曝されると、Agの光・大気中に長時間曝されると、Agの光・大気中に長時間曝されると、Agの光・大気中に長時間曝されると、Agの光・大気中に長時間曝されると、Agの光・低電力コストで高照度を求めている近年の照機器類や車両用灯具等には適用され難いとされている。

【0004】そこで、この問題の解決策として、硫黄や塩素と反応し難く耐薬品性等の耐候性に優れたPdnA uの内のどちらか、或いは両方を30wt%以下にて添加させたAgを主成分とするAg合金反射膜、又は、Pt を30wt%以下にて添加させたAgを主成分とするAg となる基板上に形成するAg とたら、高い反射率を維持しながら硫黄、塩素に対する耐候性をも向上させた反射体が提案され、知られている(例えば、特開平6-186407号参照)。

#### [0005]

ととなり、耐候性が急激に低下する可能性が高いことから、更になる改善が望まれているのが現状である。

【0006】又、従来の反射体では前述したように、塩素、硫黄と反応して塩化、硫化、酸化されることが懸念されることから、当該反応により反射膜が基板から部分的に浮いてしまう膜剥がれ現象が発生すると言った、接合性(密着力)においても劣る課題があった。

【0007】更には、前記特開平6-186407号に関して、Pd若しくはPtが30wt%添加された場合にはPd、<math>Pt共に大変市場価格が不安定であることと、コスト的に高いために、コスト的にA1若しくはA1合金と比した場合においては、少なくとも適切な材料であるとは検討し難いため、現実的とは考えられなかった。

【0008】本発明はこの様な従来事情に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、Agの優れた高反射率の低下を抑制し、且つ高温高湿の厳しい環境下に暴露されても安定した耐候性が継続的に得られ、更には接合性が効果的に強化された実用化上の効果が大きく、高い信頼性の反射体を提供することにある。

#### [0009]

【課題を達成するための手段】課題を達成するために本 発明は、主成分となるAgに、耐食性向上を目的として PdかAuの内のいずれか、或いは両方を所定の範囲内 で添加し、更にAl、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、 Ni、Co、Siこれらいずれか一種若しくは複数の選 択された元素を所定の範囲内で添加してなる合金反射膜 を、基板上に形成してなることである。又、上記Au、 Pdの内のいずれか、或いは両方を0.5~3.0wt %の範囲内で添加し、更にAl、Pt、Cu、Ta、C r、Ti、Ni、Co、Siこれらいずれか一種若しく は複数の選択された元素を0.1~3.0wt%の範囲 内で添加してなることである。ここで、耐食性向上を目 的とするPd、Auの好ましい添加量はO.7~2.3 w t %であり、特に好ましくは 0. 9 w t %である。 又、Al、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、Ni、C o、Siの内の1種類以上を添加する場合の好ましい添 加量としては0.5~2.5wt%であり、特に好まし くは1.0wt%である。

【0010】又、本発明では上記Agを主成分として、それにPdを添加し、更に添加する元素が、Al、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、Ni、Co、Siこれらいずれかから選ばれたCu又はTiであり、このAgPdCu合金反射膜又はAgPdTi合金反射膜を、基板上に形成することにより耐食性に富んで尚且つ反射率の高い反射体を形成できるようにしたことである。又、基板上に反射膜との接合性を向上させるために中間層として酸化物や複合酸化物、若しくは窒化物の下地膜等を前処理として施してなることである。

【0011】更に、上記AgPdCu合金又はAgPd

Ti 合金以外では、Ag を主成分として、それにAu を添加し、更に添加する元素が、Al、Pt、Cu、To 。 Cr、Ti、Ni、Co、Si これらいずれかか金図 まであり、このAgAuCu 合金区 射膜又はAgAuTi 合金反射膜を、基板上に形成立ることによりAgPdCu 合金及びAgPdTi 合金で尚且つ反射率の高い反射体を形成さることが確認されている。又、斯かる構成におせるでもあることが確認されている。又、斯かる構成におせるでもあることが確認されている。とであるに中間層として酸化物や複合酸化物、若しくは窒化物で地膜等を前処理として施してなることである。

【0012】又、本発明では上記AgPdCu合金、AgPdTi合金、AgAuCu合金、AgAuTi合金の何れもがスパッタリングターゲット材料又は蒸着材料であり、スパッタリング法又は蒸着法等の成膜プロセスにより、Agを主成分として構成されるAgPdX、AgAuX(X=Cu、Ti)合金からなる反射膜を、基板上に形成してなることである。

【0013】而して、斯かる技術的手段によれば、AgにPdかAuの内のいずれか、或いは両方を $0.1\sim3.0$ wt%の範囲内で添加し、更にAl、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、Ni、Co、Siこれらいずれか一種を $0.1\sim3.0$ wt%の範囲内で添加してなる例えばAgPdX、AgAuX(X=Cu、Ti)合金からなる反射膜を、スパッタリング法又は蒸着法等の成膜プロセスにより基板上に形成することで、高い反射を維持しながら、高温高湿の雰囲気においても塩化、又反射膜が基板から部分的に浮くことを防止するために、又反射膜が基板から部分的に浮くことを防止するために、このAgを主成分として三元素以上からなる合金では、耐候性が大幅に改善され、且つ基板との接合性が効果的に強化されることがわかった。

#### [0014]

【発明の実施の形態】本発明の実施の具体例を図面に基 づいて説明する。図1は、本発明に係る反射体1の実施 形態の一例を示した断面図で、車両用灯具4用として使 用した例を示し、この実施形態においては、主成分とな るAgに、耐食性向上を目的としてPdかAuの内のい ずれか、或いは両方を添加し、更にA1、Pt、Cu、 Ta、Cr、Ti、Ni、Co、Siこれらいずれかー 種を添加してなる三元素以上で構成されるAg合金反射 膜を、周知の断面形状を呈し、灯体5内に収容保持され る支持体となる基板2上に、スパッタリング法、蒸着法 による成膜プロセスにより所定膜厚(nm)にて成膜す る。図において、6は光源、7は灯体5に着脱可能に装 着されるレンズである。ここで、AgにPdを所定の添 加量で添加して溶融することにより、Ag結晶に均質に Pd若しくはAuを固溶させることができ、Ag全体の 耐候性を向上させることは従来から知られている。しか し、単にAgにPdを添加するだけでは高温高湿の雰囲 気中では塩素、硫黄に対する十分な耐候性が得られない。又、前記雰囲気中においても十分な耐候性が得られる程度までPdかAuの内のいずれかを添加するとAgの反射率が低下する。換言すれば、Agの光学特性の低下を招く。そこで、Pd若しくはAuの添加量を0.5~3.0wt%の範囲内に抑え、更に、第三元素としてAl、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、Ni、Co、Siこれらいずれか一種の添加量を0.1~3.0wt%の範囲内に抑えることで、Agの高反射率の低下を抑制し、耐候性を効果的に改善することが可能となる。

【0015】従って、本発明においてはAgを主成分とし、耐候性向上を目的としたPdかAuの内のいずれか、或いは両方の添加量を $0.5 \sim 3.0$  w t %のの範内に、更にAl、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、Ni i、Co、Si i chowずれか一種若しくは複数の囲内に、Co、Si i chowずれか一種若しくは複数の囲力になれた元素の添加量を $0.1 \sim 3.0$  w t %の範囲を成立させる上で重要である。とが本発明を成立させる上で重要である。とが本発明を成立の添加量が0.5 w t %の原性に変色してしまい、反明にないたのに、以のではないために、以のでは変色して安定性が必要を低下させる傾向や塩素に対して安定性が必要を低下させる傾向や塩素に対して安定性が必要を低下させる傾向や塩素に対して安定性に欠いるのにないために、以のではないために、以のではなくなるからであり、3.0 w t %を越えると、Ag の反射るの低下が著しくなってしまうために実用的ではなくなるからである。

【0016】又、Agを主成分として第2の添加元素と してPdを添加する場合にはPdの水素融解能力に対し ての材料本質的な安定性に欠けてしまうために、更に添 加するAl、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、Ni、C o、Siの添加量がO. lwt%以下の場合には、例え ば高温高湿下で放置した場合では、AgにPdのみを添 加した2元合金で生じていた黒色の励起物の発生が確認 されてしまい、材料としての耐候性が不安定になってし まうからであり、3.0wt%を越えると、添加物の影 響を大きく受けてしまうために、例えばA1、Cu、S iでは酸素と結合し易くなって、Agの酸素に対しての 安定性を損なってしまったり、Pt、Ta、Crについ ては膜にした際の内部応力が顕著に大きくなるために合 成樹脂製の基板に対しての密着性が極端に低下してしま ったり、更にはAu、Ti、Ni、Coについては反射 率が大きく低下する等の本発明によって得ようとする効 果が損なわれてしまうからである。この様に、PdかA uの内のいずれか、或いは両方を0.5~3.0wt% の範囲内で添加し、更にAI、Pt、Cu、Ta、C r、Ti、Ni、Co、SiをO. 1~3. Owt%の 範囲内で添加して溶融することで、金属元素の中で最も 優れた高反射率を有するAgの特性が維持され、尚且 つ、耐候性が効果的に改善されたAg合金を得ることが できる。ここで、Pd、Auの内のいずれか、或いは両 方の好ましい添加量は0.7~2.3wt%であり、特 に好ましくは 0.9wt%である。又、更に添加する元素の好ましい添加量は  $0.5\sim2.5wt\%$ であり、特に好ましくは 1.0wt%である。この様にして得られた Ag 合金は前述した反射膜 3 の成膜に使用するスパッタリングターゲット材料又は蒸着材料として適用されるものである。

#### 【0017】実施例

純Agに対し、第二元素のPdかAuの内のいずれか、 或いは両方を0.5~3.0wt%の範囲内で添加し、 更にCu又はTiをO.1~3.0wt%の範囲内で添 加してなるAgPdX、AgAuX(X=Cu、Ti) 合金からなる所定膜厚(nm)の反射膜3を、支持体と なる基板2の表面にスパッタリング法又は蒸着法による 成膜プロセスにより成膜し、車両用灯具4に適用される 反射体1を得る(図1参照)。ここで、前記AgPd合 金、AgAu合金、或いはAgPdAu合金に、更に追 加元素としてAl、Pt、Cu、Ta、Cr、Ti、N i、Co、Siこれらの各金属元素中からCu又はTi を選んだ理由としては、大気中の塩素や硫黄に対するA gの耐候性が得られるまでPd又はAuのみを添加させ た場合に比べて、Agの高反射率の低下を効果的に抑制 し、しかも、例えば温度600℃で湿度が100%の高 温高湿の厳しき環境下において長期に亘り高い信頼性が 得られる耐候性を効果的に改善する上で、Cu又はTi が添加する元素として本発明に対して特に有効な金属元 素であることが確認できるからである。因みに、基板2 は、主に金属、合成樹脂等から形成されている。

【0018】次に、スパッタリングターゲット材料又は蒸着材料について説明する。スパッタリングターゲット材料又は蒸着材料としてはCuやTiをAgに添加する場合には、CuやTiをAgに完全に固溶させることが困難である。従って、部分的にCu或いはTiの組成が変動するため、そのスパッタリングターゲットを用いて形成されたAgCu合金、或いはAgTi合金においても、Cu或いはTiの組成が変動し、安定した光学特性を得ることができない。

【0019】そこで、Agを主成分として、PdかAuの内のいずれか、或いは両方を添加してなる合金に対してCu或いはTiを添加すると、Cu或いはTiは比較的容易に固溶することが分かった。これは、Pd及びAuが、B0を易に固溶することが分かった。これは、Pd0を認されている。従って、Pd0を固溶することが確認されている。従って、Pd0を担が、固溶助剤にての作用を起して、固溶し難いAg0とCu0或いはTi0に対して夫々の元素と1次固溶反応を起しその後の残りの1元素と2次固溶反応を起して結合させることで、これらのAg0を主成分として更に添加する元素間で完全固溶体を作ることが可能になったものと考えられる。

【0020】次に、本実施例詳述にて得られた例えばAgPdX、AgAuX(X=Cu、Ti)合金からなる反射膜3を基板2上に成膜してなる本発明の反射体1

(以後、本発明品)と、AgPd合金反射膜を成膜してなる従来の反射体(以後、従来品)について行った反射率、耐候性の評価測定の実験結果を以下に説明する。【0021】まず、反射率の評価測定について説明すると、ここでは平滑な表面を有するガラス基板上に、各組成の合金反射膜をスパッタリング法又は蒸着法により成膜して作製した試料を用いた。膜厚はいずれも12nmであり、用いた波長域は400~800nmである。こ

こで、これらの波長域を選んだ理由は、照明機器類や車両用灯具等、特にヘッドライトやフォグライト等の車両用灯具4に適用される光源6から照射される波長が一般的に $400 \sim 800$ nmの範囲とされているからである。試験結果を表1に示す。

[0022]

# 【表1】

【表】】	\	L Mark a control
材料組成 (w t %) -	<u> </u>	波長800 n m
!	反射率 (%)	反射率 (%)
Al	87.2,	8 4 . 5
Al96.0Mg4.0	83.1	8 2. 3
アクリル樹脂で装願した	79.4	76.6
Al		
	<u></u>	98.8
Ag98.0Pd2.0	91.3	94. 5
Ag97.0Pd3.0		92. 1
Ag98.0Au2.0	87.3	92. 2
Ag97.0Au3.0		91.3
Ag99.8Pd0.1Cu0.1		98.6
Ag99.4Pd0.5Cu0.1	98.0	98.4
Ag98.1Pd0.9Cu1.0	97.8	98.0
Ag98.9Pd1.0Cu0.1	94.4	97.6
Ag97.9Pd2.0Cu0.1	91.4	94.6
Ag96.9Pd3.0Cu0.1	87.5	93.4
Ag96.5Pd3.0Cu0.5	87.3	9 2. 7
Ag94.0Pd3.0Cu3.0	84. 7	91.1
Ag99.8Pd0.1Ti0.1	98.0	98.6
Ag99.4Pd0.5Ti0.1	98.0	98.4
Ag98.1Pd0.9Ti1.0	97.6	97.9
Ag98.9Pd1.0Ti0.1	94.4	97.6
Ag97.9Pd2.0Ti0.1	91.4	94.6
Ag96.9Pd3.0Ti0.1	87.5	93. 4
Ag96.5Pd3.0Ti0.5	87.0	92.5
Ag94.0Pd3.0Ti3.0	84. 5	90.7
Ag99.8Au0.1Cu0.1	98. 2	98.8
Ag99.4Au0.5Cu0.1	98. 1	98.5
Ag98.1Au0.9Cu1.0	96.0	96.6
Ag98.7Au0.9Cu0.4	94.4	97.6
Ag98.3Au1.2Cu0.5	91.4	94.6
Ag97.6Au1.6Cu0.8	95. 2	96.9
Ag96.4Au2.0Cu1.6	91.1	94.7
Ag94.0Au3.0Cu3.0	85.6	91.8
Ag99.8Au0.1Ti0.1	98.0	98.5
Ag99.4Au0.5Ti0.1	97.8	98.2
Ag98.7Au0.9Ti0.4	97.3	97.9
Ag98.3Au1.2Ti0.5	96.6	97.5
Ag97.6Au1.6Ti0.8	95.5	97.1
Ag97.1Au1.8Ti1.1	93.9	96.3
Ag96.4Au2.0Ti1.6	92.3	95.2
Ag94.0Au3.0Ti3.0	86.4	90.8

【0023】表1から明らかなように、本発明品は従来品と同じく高い反射率を示していることが分かる。即ち、PdかAuの内のいずれか、或いは両方を0.5~3.0wt%の範囲内で添加し、更にCu又はTiを0.1~3.0wt%の範囲内で添加してなるAgを主成分とするAgPdX、AgAuX(X=Cu、Ti)合金からなる反射膜3を基板2上に成膜して形成した本発明品であっても純Ag0優れた高反射率を維持し、低電力コストで高照度の反射体1が得られることが分かる。

【0024】次に、耐薬品性から見た耐候性の評価測定について説明すると、ここでは石英ガラス基板上に、各組成の合金反射膜をスパッタリング法又は蒸着法により成膜して作製した試料を用いた。膜厚はいずれも12nmである。この評価試験では、1%H2SO4、3%NaC1、1%KOHこれらの溶液を各試料に滴らして10分経過後、又は30分経過後に、目視により観察したものである。その試験結果を表2に示す。【0025】

# 【表2】

材料組成 (w t %)	1%H2SO,	3%NaCl	1%КОН
Al	完全に反応	完全に反応	完全に反応
Al96.0Mg4.0	完全に反応	完全に反応	完全に反応
アクリル樹脂で被膜した	部分的に反応	部分的に反応	部分的に反応
Al			
Ag80Pd20	黒いシミ発生大	黒いシミ発生大	思いシミ発生大
Ag70Pd30	黒いシミ発生中	黒いシミ発生中	黒いシミ発生中
Ag80Au20	黒いシミ発生大	黒いシミ発生大	黒いシミ発生大
Ag70Au30	黒いシミ発生中	黒いシミ発生中	黒いシミ発生中
Ag99.8Pd0.1Cu0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag99.4Pd0.5Cu0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.1Pd0.9Cu1.0	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.9Pd1.0Cu0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag97.9Pd2.0Cu0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag96.9Pd3.0Cu0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag96.5Pd3.0Cu0.5	変化なし_	変化なし	変化なし
Ag94.0Pd3.0Cu3.0	変化なし	変化なし	変化なし
Ag99.8Pd0.1Ti0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag99.4Pd0.5Ti0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.1Pd0.9Ti1.0	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.9Pd1.0Ti0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag97.9Pd2.0Ti0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag96.9Pd3.0Ti0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag96.5Pd3.0Ti0.5	変化なし	変化なし	変化なし
Ag94.0Pd3.0Ti3.0	変化なし	変化なし	変化なし
Ag99.8Au0.1Cu0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag99.4Au0.5Cu0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.1Au0.9Cu1.0	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.7Au0.9Cu0.4	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.3Au1.2Cu0.5	変化なし	変化なし	変化なし
Ag97.6Au1.6Cu0.8	変化なし	変化なし	変化なし
Ag96.4Au2.0Cu1.6	変化なし	変化なし	変化なし
Ag94.0Au3.0Cu3.0	変化なし	変化なし	変化なし
Ag99.8Au0.1Ti0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag99.4Au0.5Ti0.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.7Au0.9Ti0.4	変化なし	変化なし	変化なし
Ag98.3Au1.2Ti0.5	変化なし	変化なし	変化なし
Ag97.6Au1.6Ti0.8	変化なし	変化なし	変化なし
Ag97.1Au1.8Ti1.1	変化なし	変化なし	変化なし
Ag96.4Au2.0Ti1.6	変化なし・	変化なし	変化なし
Ag94.0Au3.0Ti3.0	変化なし	変化なし	変化なし

【0026】従来品ではPdの添加量によらず、薬液を滴らしてから10分経過した時点でAgPd合金反射膜及びAgAu合金反射膜の衰失、白獨化が観察され、これにより各薬液と反応していることが確認された。対照的に、本発明品では薬液を滴らしてから10分後、30分後においても全く反応による変色が認められなかった。これにより、Agを主成分としてPdかAuの内のいずれか、或いは両方を添加し、更にCu又はTiを添加するにより、耐候性が大幅に改善されていることが分かる。

【0027】更に、長期信頼性の評価試験として、高温高湿の厳しい環境下で行った耐候性の評価測定について説明すると、ここでは前述した石英ガラス基板上に、各組成の合金反射膜をスパッタリング法又は蒸着法により成膜して作製した試料を用い、温度600℃で湿度100%の高温高湿の空気雰囲気中に24時間暴露した後、目視により観察したものである。試験結果は表3に示す。 【0028】

# 【表3】

材料紙版(wt%)	高温高湿試験結果		
PITCHON (WEIG)	化学特性変化 (反射率低下)	白濁化、基板からの剥がれ	
Ag80Pd20	黒いシミ発生大	基板からの利がれ発生	
Ag70Pd30	黒いシミ発生中	基板からの剥がれ発生	
Ag80Au20	黒いシミ発生大	基板からの剥がれ発生	
Ag70Au30	黒いシミ発生中	基板からの対がれ発生	
Ag99.8Pd0.1Cu0.1	変化無し	白獨少	
Ag99.4Pd0.5Cu0.1	変化無し	変化無し	
Ag98.1Pd0.9Cu1.0	変化無し	変化無し	
Ag98.9Pd1.0Cu0.1	変化無し	変化無し	
Ag97.9Pd2.0Cu0.1	変化無し	変化無し	
Ag96.9Pd3.0Cu0.1	変化無し	変化無し	
Ag96.5Pd3.0Cu0.5	変化無し	変化無し	
Ag94.0Pd3.0Cu3.0	変化無し	変化無し	
Ag99.4Pd0.1Ti0.1	変化無し	変化無し	
Ag99.4Pd0.5Ti0.1	変化無し	変化無し	
Ag98.1Pd0.9Ti1.0	変化無し	変化無し	
Ag98.9Pd1.0Ti0.1	変化無し	変化無し	
Ag97.9Pd2.0Ti0.1	変化無し	変化無し	
Ag96.9Pd3.0Ti0.1	変化無し	変化無し	
Ag96.5Pd3.0Ti0.5	変化無し	変化無し	
Ag94.0Pd3.0Ti3.0	変化無し	変化無し	
Ag99.8Au0.1Cu0.1	変化無し	変化無し	
Ag99.4Au0.5Cu0.1	変化無し	変化無し	
Ag98.1Au0.9Cu1.0	変化無し	変化無し	
Ag98.7Au0.9Cu0.4	変化無し	変化無し	
Ag98.3Au1.2Cu0.5	変化無し	変化無し	
Ag97.6Au1.6Cu0.8	変化無し	変化無し	
Ag96.4Au2.0Cu1.6	変化無し	変化無し	
Ag94.0Au3.0Cu3.0	変化無し	変化無し	
Ag99.8Au0.1Ti0.1	変化無し	変化無し	
Ag99.4Au0.5Ti0.1	変化無し	変化無し	
Ag98.7Au0.9Ti0.4	変化無し	変化無し	
Ag98.3Au1.2Ti0.5	変化無し	変化無し	
Ag97.6Au1.6Ti0.8	変化無し	変化無し	
Ag97.1Au1.8Ti1.1	変化無し	変化無し	
Ag96.4Au2.0Til.6	変化無し	変化無し	
Ag94.0Au3.0Ti3.0	変化無し	変化無し	

【0029】従来品では黒いシミの発生が確認された。 この黒いシミの発生は、顕微鏡による観察の結果、各薬

品と反応して塩化、硫化、酸化していることが確認された。又、AgPd合金反射膜及びAgAu合金反射膜が

基板から部分的に浮いている膜剥がれが確認された。これは、AgPd合金反射膜及びAgAu合金反射膜と基板との密着力が弱いことと、当該反射膜が部分的に腐蝕されて白濁化する酸化現象に起因しているものと考察される。

【0030】対照的に、本発明品ではこの様な厳しい高 温高湿の環境下においても、何ら変化は観測されなかっ た。又、これらの試験に加えて温度750℃で、湿度が 100%の更に厳しい酸素雰囲気中に24時間放置した 試験を更に行ったところ、この厳しい条件下においても 何ら変化がなく、耐候性が格段に改善されていることが 分かった。又、基板からの膜剥がれも全く観察されなか った。この様に、AgPd、或いはAgAu若しくはA gPdAuの内のいずれかの合金に、更にCu又はTi を添加することにより、耐候性が格段に改善され、且つ 基盤との接合性が効果的に強化されることが分かった。 【0031】以上の試験結果から明らかなように、Ag を主成分として、PdかAuの内のいずれか、或いは両 方を0.1~3.0wt%の範囲で、更にCu又はTi を 0. 1~3. 0 w t %の範囲で添加させた A g P d X、AgAuX (X=Cu、Ti) 合金からなる反射膜 3を基板2上に成膜してなることにより、高い反射率を 維持しながら、尚且つ、温度600℃で湿度100%と いう高温高湿の厳しい環境下においても、塩素、硫黄と 反応する虞れがない安定した耐候性が確認され、これに より、厳しい環境下で使用される車両用灯具4に適用し ても長期に亘り高い信頼性が得られることが分かる。 【0032】図2は、車両用灯具4用として使用した場 合の本発明反射体1の他の実施例を示し、斯かる実施例 では支持体となる基板2と、反射膜3との接合性を強化 するために、基板2上に、前処理として有機下地膜8を 形成し、その上に前述した実施例詳述の0.5~3.0 wt%のPdかAuの内のいずれか、或いは両方、及び 1~3. 0wt%のCu又はTiを添加するAgを 主成分とするAgPdX、AgAuX(X=Cu、T i) 合金からなる反射膜3を成膜して形成した反射体1 の実施形態の一例を示す。尚、斯かる実施例では基板2 上に有機下地膜8を形成し、この上にAgPdX、Ag AuX(X=Cu、Ti)合金からなる反射膜3を成膜 した以外の構成、即ち、Agを主成分とし、Pd及び/ 又はAuを $0.5\sim3.0$ wt%の範囲内で添加し、更 に第3元素としてAl、Pt、Ta、Cr、Ni、C o、Siの内のいずれか一種以上を $0.1\sim3.0$ wt %の範囲内で添加してなる場合にも適用する。

【0033】尚、前述した実施例詳述においては車両用 灯具のリフレクターについて説明したが、本発明は屋 外、屋内照明機器類、レーザー機器を含む光学機器の平 面鏡や曲面鏡等に使用される反射体、そして多種多様の 分野に使用されている各種の反射体をも対称としている ことは言うまでもないであろう。

### [0034]

【0035】従って、本発明によれば、低電力コストで 高照度が望まれている屋外、屋内照明機器類や車両用灯 具、特に、厳しい環境下で使用される車両用灯具として 適用しても長期に亘り高い信頼性が得られ、実用化上の 効果が大きい反射体を提供することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明反射体の実施形態の一例を示した断面 図で、車両用灯具に使用した例を示す

【図2】 同反射体の他の実施形態を示した部分拡大図 【符号の説明】

1:反射体

2:基板

3:反射膜

4:車両用灯具

8:有機下地膜

